PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-316226

(43) Date of publication of application: 29.10.2002

(51)Int.CI.

B21D 53/00 B21D 22/26 G01B 11/00 G02B 5/10

(21)Application number: 2001-122837

(71) Applicant: CANON INC

(22)Date_of_filing:____20.04.2001

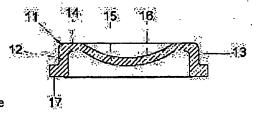
(72)Inventor: MIURA YASUSHI

IGAKI MASAHIKO

(54) PRESSED OPTICAL ELEMENT AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the accuracy of the optical surface of a pressed optical element and accurately build-up the element into an optical device. SOLUTION: A cylindrical reference part 12 is formed by drawing a metallic plate and the circumferential surface of the reference part 12 is adopted as a reference face 13. A concave optical face formation part 15 is formed at the flat part 14 of the upper part of the reference part 12 by taking the reference face 13 as a reference, and the upper face of the optical face formation part 15 is used as an optical face 16. An annular flange part 17 is formed at the lower part of the reference part 12. The reference part 13 is used as a reference when the optical face formation part 15 is formed and is also used as a reference when the pressed optical element 11 is built-up into the optical device. Chips, burrs, or turningbacks are not generated when the reference face 13 is formed, and further the fitting length of the reference face 13 is made long.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-316226A) (P2002-316226A) (43)公開日 平成14年10月29日(2002.10.29)

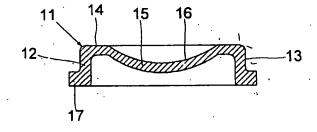
(51) Int. Cl. 7	識別記号	FI	テーフート" (参考)
B 2 1 D	53/00	B 2 1 D 53/	700 Z 2F065
5215	22/26	22/	
G01B	11/00	G01B 11/	
			/10 C
G 0 2 B	5/10	GUZB 3/	TO C
· ·	· 審査請求 未請求 請求項の数10	or	(全9頁)
(21)出願番号	特願2001-122837 (P2001-122837)	(71)出願人 00	00001007 ・ヤノン株式会社
(22) 出願日	平成13年4月20日(2001.4.20)	· ·	京都大田区下丸子3丁目30番2号
. (22) Шия н	1,2210 1 1,72011 (20011 11 20)	- 1	浦泰
•		東	京都大田区下丸子三丁目30番2号 キヤンス 大会 1000円 100
		(72)発明者 井	 垣 正彦
· .		· l .	夏京都大田区下丸子三丁目30番2号 キヤンン株式会社内
		(74)代理人 1	00075948
		#	P理士 日比谷 征彦
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】プレス光学素子及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 光学面の精度を向上させ、光学装置に高精度で組み込む。

【解決手段】 金属板を絞り加工することにより円筒状の基準部12を形成し、基準部12の外周面を基準而13とする。基準部12の上部の平坦部14に、基準面13を基準として凹状の光学面形成部15を形成し、この上面を光学面16とする。基準部12の下部には、環状のフランジ部17を形成する。基準面13は光学面形成部15を形成する際の基準とすると共に、プレス光学素子11を光学装置に組み込む際の基準とする。基準面13を形成する際に切紛、バリ、返り等を発生させることがない上に、基準面13の嵌合長を大きくすることができる。



10

4

【特許請求の範囲】

【請求項1】 金属板をプレス加工して成り、反射光学 系に使用可能な光学面を有するプレス光学素子におい て、光学装置に組み込む際の基準部を絞り加工により形 成したことを特徴とするプレス光学素子。

【請求項2】 金属板をプレス加工して成り、反射光学系に使用可能な光学面を有するプレス光学素子において、光学装置に組み込む際の基準部の光軸方向の長さを前記金属板の厚みよりも大きくしたことを特徴とするプレス光学素子。

【請求項3】 前記基準部の外周部を円筒又は角筒の形状としたことを特徴とする請求項1又は2に記載のプレス光学素子。

【請求項4】 前記基準部を3つ以上に分割した突起としたことを特徴とする請求項1又は2に記載のプレス光学素子。

【請求項5】 前記金属板を第1の軟質金属基板と、該 第1の軟質金属基板上に設け該第1の軟質金属基板より も高い純度を有する第2の軟質金属基板とから構成した ことを特徴とする請求項1又は2に記載のプレス光学素 20 子

【請求項6】 前記軟質金属基板をアルミニウム基板と したことを特徴とする請求項5に記載のプレス光学素 子。

【請求項7】 前記第2の軟質金属基板上に二酸化珪素 系皮膜を被着したことを特徴とする請求項5に記載のプレス光学素子。

【請求項8】 金風板をプレス加工して成り、反射光学系に使用可能な光学面を有するプレス光学素子の製造方法において、前記光学面を形成した後に前記金風板を剪 30 断する工程を有することを特徴とするプレス光学素子の製造方法。

【請求項9】 光束の回折を利用して変位物体の回転情報と移動情報を検出する変位情報検出装置において、請求項1~7の何れか1つの請求項に記載のプレス光学素子を備えたことを特徴とする変位情報検出装置。

【請求項10】 光ビームを感光体上に走査露光して画像を形成する画像形成装置において、請求項1~7の何れか1つの請求項に記載のプレス光学素子を備えたことを特徴とする画像形成装置。

【発明の詳細な説明】

[0001].

【発明の属する技術分野】本発明は、金属板をプレス加工して成り、反射光学系に使用可能な光学面を有するプレス光学素子及びその製造方法に関するものである。

100021

【従来の技術】従来から、反射光学系の光学案子を製造するための一般的な方法として、ガラス材料を研削かつ研磨することにより機械的に加工する方法や、プラスチック成形材料に金風反射膜を蒸着等で形成する方法が知 50

られている。そして、この種の光学素子を製造するための最も簡便な方法として、反射率の高い金属板をプレス加工する方法が特開平8-36222号公報に開示されている。この方法は金属板に光学面のみをプレス加工することにより、単に映像を反射するカーブミラーを形成するようになっている。

【0003】これに対し、光学装置に組み込んで使用する高精度な光学素子として、図15に示すようなプレスミラー1が知られている。このプレスミラー1は平坦部2の中央に光学面形成部3を有し、平坦部2の外周面を光学装置に組み込む際の基準面4としている。

【0004】そして、このプレスミラー1は図16 (a)~(c)に示すような代表的な順送りプレス加工工程で製造している。即ち、図16 (a)は第1の工程を示し、短冊又はフープ材である金属板Mに左右の基準孔5a、5bを剪断加工する。図16 (b)は第2の工程を示し、基準孔5a、5bを基準として平坦部2の中央に光学面形成部3を塑性変形により加工する。図16 (c)は第3の工程を示し、前後のタイパー6a、6bを残して左右の空間7a、7bを打ち抜き、平坦部2を金属板Mにタイパー6a、6bを介して半固定状態で支持する。なお、第2の工程と第3の工程の順序は逆になることもある。

【0005】この従来のプレスミラー1は、金属板Mにタイパー6a、6bを介して保持した状態で搬送し、必要に応じてタイパー6a、6bを切断して金属板Mから切り離す。そして、このプレスミラー1の基準面4を基準としてプレスミラー1を光学装置に組み込む。この際に、プレスミラー1は基準孔5a、5bを基準として光学面形成部3の精度を確保し、基準面4を基準として光学装置に組み付けて、光学面形成部3と光学装置との精度を確保している。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】ここで、従来のプレスミラー1を製造する際の問題点を図17に基づき、一次元方向に限定して簡便に説明する。プレスミラー1を製造する際に形成する基準孔5a、5bは仮の基準であるので、基準孔5a、5bと基準面4との加工誤差を σ_2 とした場合に、基準面4を基準に考えたときの工誤差 σ_p は、最悪で $\sigma_p = \sigma_1 + \sigma_2$ となる。従って、プレスミラー1を光学装置に組み込んだ際の組込誤差を σ_A とした場合に、最終誤差 σ_1 とれる際の組込誤差を σ_A とした場合に、最終誤差 σ_1 と組込誤差 σ_2 が累積してプレスミラー1の高精度化が困難になる。【0007】また、第1の工程で基準孔5a、5bを剪断加工するので、切粉、バリ、返り等を発生させる上に、16を第2の工程に持ち込むので、加工認美

断加工するので、切粉、バリ、返り等を発生させる上に、これらを第2の工程に持ち込むので、加工誤差 σ 1、 σ 2を更に大きくする。そして、光学面形成部 3

を形成する際に切紛を挟み込んだ場合には、光学面形成

部3の面精度を阻害する。

【0008】 更に、図18に示すようにプレスミラー1 は光学装置の被組込部Sの嵌合隣Saに嵌合するばかりでなく、金属板Mには構造体としての機能を満たし、かつプレス容易にするため可能な限り薄い材料を選定しているので、プレスミラー1を剪断加工又は絞り加工した後でも基準面4の光軸に沿う方向の長さ、つまり嵌合長が短い。従って、プレスミラー1を嵌合隣Saに嵌合する際に傾き偏芯θが発生する。

【0009】また、基準面4にバリ、返り等を発生させ 10 るので、嵌合牌Saに組み込む際にかじり易く、プレスミラー1を嵌合牌Saに組み込む作業が困難になる。そして図19に示すように、プレスミラー1を嵌合牌Saにかじった状態で組み込んだ場合には、光学面形成部3を変形させる。

【0010】更に、プレスミラー1としての反射率を確保するために、金属板Mには純度の高い材料を選定するので、金属板Mの純度が高いほど、反射率が高くなる反面剛性が低くなり、金属板Mで反射率と剛性を両立させることは困難になる。そして、金属板Mの純度、即ち反20射率が高いほど金属板Mは酸化し易いので、耐環境性が低下する。

【0011】本発明の目的は、上述の問題点を解消し、 光学面の精度を向上させ、光学装置に髙精度で組み込み 得るプレス光学素子及びその製造方法を提供することに ある。

[0012]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するための請求項1に係る本発明は、金属板をプレス加工して成り、反射光学系に使用可能な光学面を有するプレス光学 30 素子において、光学装置に組み込む際の基準部を絞り加工により形成したことを特徴とするプレス光学素子である。

【0013】請求項2に係る本発明は、金属板をプレス加工して成り、反射光学系に使用可能な光学面を有するプレス光学素子において、光学装置に組み込む際の基準部の光軸方向の長さを前記金属板の厚みよりも大きくしたことを特徴とするプレス光学素子である。

【0014】請求項3に係る本発明は、前記基準部の外 周部を円筒又は角筒の形状としたことを特徴とする請求 40 項1又は2に記載のプレス光学素子である。

【0015】請求項4に係る本発明は、前記基準部を3 つ以上に分割した突起としたことを特徴とする請求項1 又は2に記載のプレス光学素子である。

【0016】請求項5に係る本発明は、前記金風板を第 1の軟質金属基板と、該第1の軟質金属基板上に設け該 第1の軟質金属基板よりも高い純度を有する第2の軟質 金属基板とから構成したことを特徴とする請求項1又は 2に記載のプレス光学素子である。

【0017】請求項6に係る本発明は、前記軟質金属基 50

板をアルミニウム基板としたことを特徴とする請求項5 に記載のプレス光学素子である。

【0018】請求項7に係る本発明は、前記第2の軟質 金属基板上に二酸化珪素系皮膜を被着したことを特徴と する請求項5に記載のプレス光学素子である。

【0019】請求項8に係る本発明は、金属板をプレス加工して成り、反射光学系に使用可能な光学面を有するプレス光学素子の製造方法において、前記光学面を形成した後に前配金属板を剪断する工程を有することを特徴とするプレス光学素子の製造方法である。

【0020】 請求項9に係る本発明は、光束の回折を利用して変位物体の回転情報と移動情報を検出する変位情報検出装置において、請求項1~7の何れか1つの請求項に記載のプレス光学素子を備えたことを特徴とする変位情報検出装置である。

【0021】請求項10に係る本発明は、光ビームを感 光体上に走査露光して画像を形成する画像形成装置において、請求項1~7の何れか1つの請求項に記載のプレス光学素子を備えたことを特徴とする画像形成装置である。

[0022]

【発明の実施の形態】本発明を図1~図14に図示の実 施の形態に基づいて詳細に説明する。図1は第1の実施 の形態のプレス光学素子11の平面図、図2は断面図で あり、プレス光学素子11は例えば凹面ミラーとされ、 短冊又はフープ材等の金属板からプレス加工されてい る。プレス光学素子11は円筒状の基準部12を有して おり、この基準部12の例えば外周面は基準面13とさ れている。基準部12の上端の平坦部14には凹状の光 一 学面形成部15が形成され、この光学面形成部15の例 えば上面は光学面16とされている。そして、基準部1 2の下端には環状のフランジ部17が設けられている。 【0023】ここで、基準面13は光学面形成部15を 形成する際の基準とされていると共に、プレス光学素子 11を光学装置に組み込む際の基準とされている。な お、プレス光学素子11は球面ミラー、楕円ミラー、放 物ミラー、非球面ミラー、自由曲面ミラー等とすること ができる。また、基準部12の内面を基準面としてもよ いことは云うまでもない。

【0025】なお、第2のアルミニウム基板A2のアル

ミニウム成分、つまり純度が高いほど、その表面の反射 特性又は反射指向性が良好になるが、機械的な剛性は低 下する。しかしながら、第1のアルミニウム基板A1の 剛性が第2のアルミニウム基板A2の剛性を補うので、 アルミニウム基板A2は良好な反射指向性を維持でき

【0026】また、図4に示すように、第2のアルミニ ウム基板A2の表面に二酸化珪素系のガラス状皮膜A3 を被着すれば、反射率と耐候性を向上させることができ る。即ち、ガラス状皮膜 A 3 を形成ためには、第 2 のア 10 1は、図 1 8 に示した従来の傾き偏芯 θ よりも格段に小 ルミニウム基板A2の表面にヒドロキシシランを主成分 とする溶液を強布、ディピング又は吹き付けて、150 ~450℃の温度で焼結させる。このガラス状皮膜A3 は蒸着により形成した場合と比較して気孔が少ないの で、蒸気の進入を良好に防止し、第2のアルミニウム基 . 板A2の酸化や腐食を防止して耐候性を向上させる。 :【0027】図5 (a) ~ (c) はプレス光学素子11 の製造工程図であり、図5 (a) は第1の工程を示し、 金属板Aを絞り加工することにより円筒状の基準部12 を形成する。このとき、企風板Aは塑性変形し、基準部 20 12の外周面が基準面13となり、基準部12の上部に は平坦部14が残る。図5(b)は第2の工程を示し、 第1の工程で形成した基準面13を基準として、平坦部 14の中央に凹状の光学面形成部15を形成し、その上 面を光学面16とする。図5 (c)は第3の工程であ り、環状のフランジ部17と前後のタイパー18a、1 8 b を残すように、フランジ部17の周囲に左右の空間 19a、19bを打ち抜く。これにより、フランジ部1 7がタイパー18a、18bを介して金属板Aに半固定 状態で連なったプレス光学素子11が完成する。

【0028】なお、タイパー18a、18bはプレス光 学素子11を簡便に鍛送するためのものとなっている。 従って、プレス光学素子11を光学装置に組み込む際に は、先ずタイパー18a、18bを切断することにより プレス光学素子11を金属板Aから分離する。そして、 図6に示すように、プレス光学素子11の基準部12を 光学装置の被組込部Sの嵌合孔Saに嵌合するようにし て、プレス光学素子11を光学装置に組み込む。

【0029】この第1の実施の形態では、基準面13を 基準としてプレス光学素子11を製造すると共に、基準 40 面13を基準としてプレス光学素子11を光学装置に組 み込むので、プレス光学素子11を髙精度に形成できる 上に、プレス光学索子11を光学装置に髙精度に組み込 むことができる。

【0030】その理由を一次元に限って簡便に説明する と、基準面13を基準として光学面形成部15を形成す るので、図7に示すように加工誤差σρはσρ=σュのみ となる。そして、基準面13を基準としてプレス光学索 子11を光学装置に組み込む際の組込誤差をσへとした 場合に、最終誤差 σ は $\sigma = \sigma$ $_1 + \sigma$ $_2$ となり、組込精度 50

は格段に向上する。

【0031】また、第1の工程では金属板Aを絞り加 工、即ち塑性変形するだけであるので、切粉、バリ、返 り等を発生させることはなく、光学面形成部15を髙精 度に形成することが可能となる。そして、第1の工程で 形成した基準面13の光軸方向の長さ、即ち光学装置の 嵌合孔Saへの嵌合長は、金属板Aの厚さよりも大きく することが可能となる。従って、プレス光学装置11を 光学装置に組み込む際の光学面形成部15の傾き偏芯 0 さくなる。

【0032】更に、プレス光学素子11を光学装置に組 み込む際にバリ、返り等が邪魔になることがなく、プレ - ス光学素子11を光学装置に容易に組み込むことができ る。また、基準部12の剛性は通常の単板よりも高いの で、プレス光学素子11を被組込部5に組み込む際に基 準部1.2が歪むことはなく、プレス光学素子11を被組 込部Sに組み込んだ後に光学面16の精度を高く維持す ることができる。そして、図8に示すようにプレス板金 のような薄板状の被組込部 S'にも、プレス光学素子 1 1を容易に組み込むことができる。 . .

【0033】図9は上述のプレス光学素子11を使用し た変位情報検出装置の断面図である。この変位情報検出・ 装置では、ペース21上に光源22と3つの受光素子2 3が配置されている。光源22は波長が632.8nm の可干渉性光束を発するLEDや半導体レーザー等とさ れている。ベース21には球面レンズ又は非球面レンズ から成るレンズ系24が組み付けられている。レンズ系 24の上方には光学スケール25が配置され、光源22 30 からの光束は、レンズ系2.4により集光されて光学スケ ール25に導光されている。

【0034】光学スケール25は位相差検出機能と振幅 型回折格子機能とを有し、円板状の基板の表面に一定周 期の複数の放射状格子、例えばスリット数が2500又 は5000のV構格子から成る格子部26を設けた構成 となっている。光学スケール25の基板は透孔性の光学 材料から成り、図示しない回転体の一部に取り付けら れ、その回転軸27と一体に回転するようになってい る。そして、光学スケール25の上方において、ペース 21に支持されたフレーム28に上述のプレス光学素子 11が組み込まれている。

【0035】プレス光学素子11は格子部26のフーリ 工変換面に一致され、光学スケール25の第1領域に入 射した光束が格子部26で回折するようにされている。 このとき、n次の回折光束(0次と±1次の回折光束し (0), L(+1), L(-1)) がプレス光学素子1 1の光学面16に集光するように各要素が設定されてい る。そして、プレス光学索子11の光軸Oと入射光束の 中心光線は偏芯されている。

【0036】プレス光学案子11は光学スケール25で

回折かつ集光した収束光束 (3つの回折光束L (0), L (+1), L (-1)) を反射させ、光学スケール2 5面上の第2領域に3つの回折光束に基づく干渉パター ン像を再結像する。このとき、光学スケール25が回転 すると、干渉パターン像は回転方向と反対の方向に移動 する。即ち、格子部26と干渉パターン像が光学スケー ル25の移動量の2倍の値で相対的に変位することによ り、格子部26の2倍の分解能の回転情報を得る。

【0037】そして、干渉パターン像と格子部26のV 折し、射出した3つの光束を3つの受光素子23でそれ ぞれ検出する。これらの受光素子2.3からの信号は、パ ルスカウント回路や回転方向の判別回路を有する信号処 理回路によって処理し、回転情報を得る。この変位情報 検出装置は、高精度なプレス光学素子11を使用したの で、変位情報の検出精度を向上させることができる。

【0038】図10は第2の実施の形態のプレス光学素 子31の平面図、図11は断面図であり、プレス光学素 子31は凸面ミラーとされ、第1の実施の形態と同様な 工程で製造されている。プレス光学素子31には第1の 20 実施の形態の円筒状の基準部 1:2、基準面 1 3、平坦部 14、光学面形成部15、光学面16、フランジ部17 にそれぞれ対応する4角筒状の基準部32、基準面3 3、平坦部34、光学面形成部35、光学面36、フラ ンジ部37が設けられている。なお、プレス光学素子3 - 1は第1の実施の形態と同様に球面ミラー、楕円ミラ 一、放物ミラー、非球面ミラー、自由曲面ミラー等とす . ることができると共に、光学構成上からは凹面ミラーと することも可能である。

【0039】図12は上述のプレス光学素子31を使用 30 した画像形成装置の構成図である。半導体レーザー光源 41から出射したレーザー光束しの進行方には、コリメ ータレンズ42とポリゴンミラー43が順次に配置され ている。ポリゴンミラー43で反射したレーザー光束し ·の進行方向には、上述のプレス光学衆子31が配置され ている。そして、プレス光学索子31で反射したレーザ 一光束Lの進行方向には感光体44が配置されている。 【0040】文字や画像の情報を坦持した電気信号が、 図示しないホストコンピュータからインタフェイスコン トローラに入力すると、インタフェイスコントローラが 40 電気信号を処理する。そして、半導体レーザー光源41 はインタフェイスコントローラの出力信号に応じて図示 しないレーザー駆動回路を駆動し、レーザー光束Lを出 射する。

【0041】半導体レーザー光源41から出射したレー ザー光束しは、コリメータレンズ42で集光し、回転す るポリゴンミラー43の反射面で反射する。ポリゴンミ ラー43で反射したレーザー光束しは、プレス光学崇子 31で反射し、回転する感光体44に軸線方向に走査し ながら入射する。感光体44は図示しない帯電器の作用 50

で一様に帯電しており、レーザー光束しが入射した部分 の電荷が減衰し、レーザー光束しが入射しない部分の電 荷が残留する。これにより、半導体レーザー光源41の オン/オフに応じた静電潜像が感光体44上に発生す る。この画像形成装置では、従来の球面レンズとトーリ ックレンズの代りにプレス光学索子31を使用したの で、大幅なコストダウンと小型化が可能となる。

【0042】図13は第3の実施の形態のプレス光学索 子51の平面図、図14は断面図であり、プレス光学素 溝との位相関係に基づく光東が第2領域で幾何学的に屈 10 子51は凹面ミラーとされ、第1の実施の形態と同様な 工程で製造されている。プレス光学素子51には、第1 の実施の形態の円筒状の基準部12、基準面13、平坦 部14、光学面形成部15、光学面16、フランジ部1 7にそれぞれ対応する突起状の基準部52、基準面5 3、平坦部54、光学面形成部55、光学面56、フラ ンジ部57が設けられている。3つの基準部52が同一 円周上に等間隔で形成され、3つの基準面5.3は同一円 周上に設けられれている。

> 【0043】この第3の実施の形態でも、第1の実施の 形態と同様な効果を達成できる。なお、基準部52を3 つとしたが、4つ以上としても支障がないことは云うま。 でもない。

[0044]

【発明の効果】以上説明したように請求項1、3又は4 に係るプレス光学素子は、光学装置に組み込む際の基準 部を絞り加工により形成したので、切紛、バリ、返り等 を発生させることがない。従って、切紛、バリ、返り等 の影響を受けることなく光学面を形成することや光学装 置に組み込むことが可能となり、光学面の精度を向上さ せることができる上に、光学装置に高精度に安定して組 み込むことができる。また、基準部によって光学面の剛 性を向上させることができ、光学装置に組み込んだ際に 光学面の精度を安定させることができる。

【0045】請求項2に係るプレス光学案子は、光学装 置に対する嵌合長を大きくすることが可能となり、光学 面の傾き偏芯を格段に抑制できる。

【0046】請求項5、6に係るプレス光学素子は、第 2の軟質金属基板により光学面の反射率を確保できると 共に、第2の軟質金属基板の剛性を第1の軟質金属基板 によって補うことができるので、光学面の精度を向上さ せることができる。また、第1の軟質金属基板のコスト を削減できるので、金属板のコストを抑制できる。

【0047】請求項7に係るプレス光学素子は、純度の 高い第2の軟質金属基板の酸化、腐食等を防止すること が可能となり、耐候性を向上させることができる。

【0048】請求項8に係るプレス光学案子の製造方法 は、光学面を形成した後に金属板を剪断するので、光学 面に剪断の影響を及ぼすことはなく、光学面の精度を向 上させることができると共に、光学装置に対する傾き偏 芯を抑制できる。

【0049】請求項9に係る変位情報検出装置は、回転 情報や移動情報を高精度に検出することができる。

【0050】請求項10に係る画像形成装置は、従来の 球面レンズとトーリックレンズを使用しないので、コス トダウンと小型化が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】プレス光学素子の第1の実施の形態の平面図で ある。

【図2】断面図である。

【図3】金属板の組成図である。

【図4】 金属板の組成図である。

【図5】プレス光学素子の製造工程図である。

【図6】プレス光学素子を通常の被組込部に組み込む際 の傾き偏芯の説明図である。

【図7】プレス光学素子を製造する際の誤差の説明図で

: 【図8】プレス光学素子を薄い被組込部に組み込んだ状 態の断面図である。

【図9】プレス光学素子を用いた変位情報検出装置の断 面図である。

【図10】プレス光学素子の第2の実施の形態の平面図 である。

【図11】断面図である。

【図12】プレス光学素子を用いた画像形成装置の構成

・ 【図13】プレス光学素子の第3の実施の形態の平面図 である。

【図14】断面図である。

【図15】従来のプレス光学索子の断面図である。

【図16】従来のプレス光学索子の製造工程図である。

【図17】従来のプレス光学素子を製造する際の誤差の 説明図である。

【図18】従来のプレス光学素子を被組込部に組み込む 際の傾き偏芯の説明図である。

【図19】従来のプレス光学素子を被組込部に組み込ん だ際の作用説明図である。

【符号の説明】

11、31、51 プレス光学素子

12、32、52 基準部

13、33、53 基準面

14、34、54 平坦部

10 15、35、55 光学面形成部

16、36、56 光学面

17、37、57 フランジ部

18a、18b タイパー

19a, 19b

21 ベース

22 光源

23 受光索子

24 レンズ系

25 光学スケール

20 26 格子部

27 回転軸

28・フレーム・

41 半導体レーザー光源

42 コリメータレンズ

43 ポリゴンミラー

4.4 感光体

A 金属板

A1 第1のアルミニウム基板

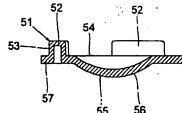
A2 第2のアルミニウム基板

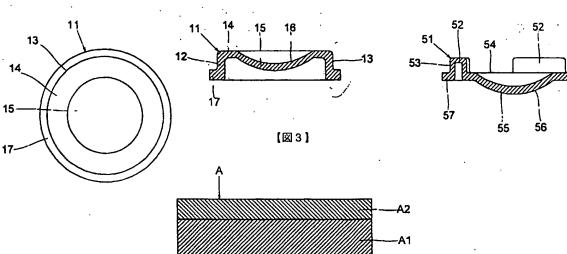
30 A3 ガラス状皮膜

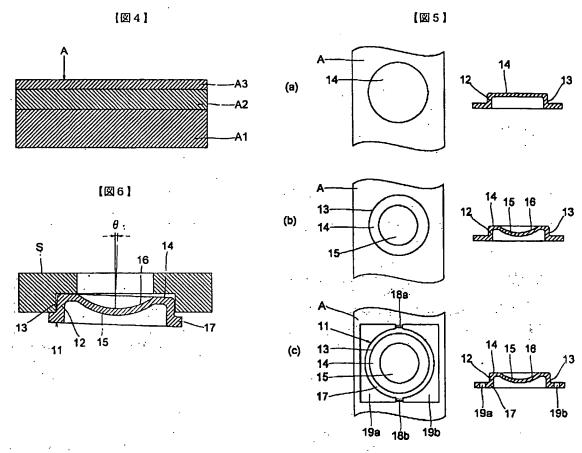
L レーザー光束

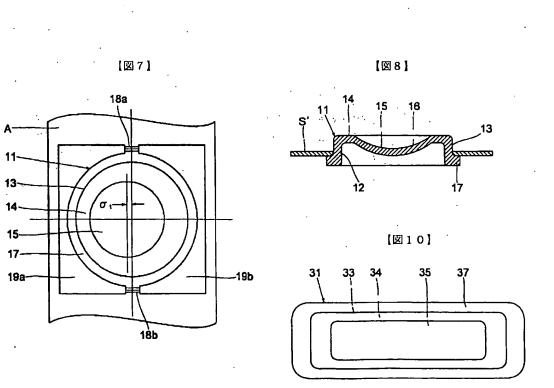
S.S. 被組込部

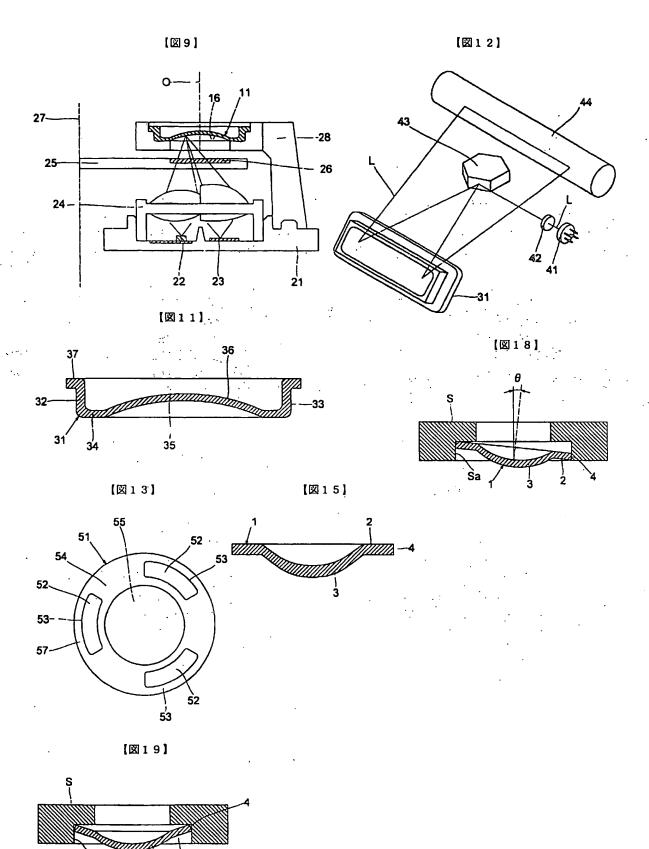
[図2]

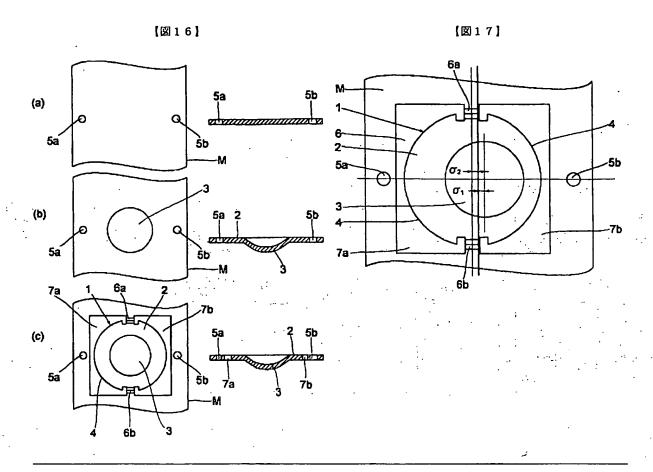












フロントページの続き

F ターム(参考) 2F065 AA01 AA39 BB21 CC21 FF51 GG06 GG07 HH06 JJ00 LL04 LL15 LL19 LL28 LL42 2H042 DC08 DC11